材料表征方法

岚岫

2019年9月22日

摘要

大三下学期与大四上学期陆续修读了几门关于材料表征方法的课程,此文档将陆续整理相关知识,可作为考试复习提纲和学习参考。

- 1 X射线衍射分析
- 2 电子显微分析
- 3 同步辐射
- 4 中子科学
- 5 192001材料表征上课考点
 - 1. X射线是如何产生的?
 - (a) 画出X射线管的结构
 - (b) 主要由阴极(W灯丝)和用Cu、Cr、Fe、Mo等纯金属制成的阳极靶组成
 - (c) 阴极通电加热,在阴阳两极之间加以直流高压(约数万伏)
 - (d) 阴极发射的大量电子高速飞向阳极,与阳极碰撞产生X射线
 - 2. X射线的一些基本性质
 - (a) X射线是一种波长很短的电磁波
 - (b) X射线的波长范围为0.01nm 0.25nm
 - (c) X射线是一种横波,由交替变化的电场和磁场组成
 - (d) X射线具有波粒二象性,因其波长较短,其粒子性较为突出,即可以把X射线看成是一束具有一定能量的光量子流,

$$E = hv = hc/\lambda$$

- (e) X射线穿过不同介质时,折射系数接近于1,几乎不发生折射现象
- (f) X射线肉眼不可见,但可使荧光物质发光、能使赵向地板感光、能使一些气体产生电离现象
- (g) X射线的穿透能力强,能穿透对可见光不透明的材料,特别是波长在0.1nm以下的硬X射线
- (h) X射线照射到晶体时,将产生散射、干涉、衍射等现象,与光线的绕射现象类似
- (i) X射线具有破坏杀死生物组织细胞的作用
- 3. 管电压、管电流、阳极靶原子序数对连续谱的作用
- 4. 特征X射线谱的产生
 - (a) 当X射线管压高于靶材相应的某一特征值*U_k*时,在某些特定波长位置上,将出现一系列强度很高、波长范围很窄的线状光谱,称为特征谱或标识谱。其波长与阳极靶材的原子序数有确定关系,故可作为靶材的标志和特征

$$\sqrt{\frac{1}{\lambda}} = K_2(Z - \sigma)$$

表明阳极靶材的原子序数越大,同一线系的特征谱波长越短。

- (b) 冲向阳极的电子若具有足够能量,将内层电子击出而成为自由电子。此时,原子处于高能不稳定状态,必然自发的向稳态过渡。若L层电子跃迁到K层填补空位,原子由K激发态转为L激发态,能量差以X射线的形式释放。这就是特征X射线,称为 K_{α} 射线。
- (c) 由于L层内还有能量差别很小的亚能级,不同亚能级的电子跃迁将辐射 $K_{\alpha 1}$ 、 $K_{\alpha 2}$ 射线。

(d)

$$\lambda_{K_{\alpha 1}} < \lambda_{K_{\alpha 2}}, \quad I_{K_{\alpha 1}} \approx 2I_{K_{\alpha 2}}$$

5. X射线的真吸收

- (a) 光电效应: 当入射X射线光量子能量等于或略大于吸收体原子某壳层电子的结合能时, 电子易获得能量从内层逸出,成为自由电子,成为光电子。这种光子击出电子的现象成为光电效应。光电效应将消耗大部分入射能量,导致吸收系数突增。
- (b) 荧光效应: 因光电效应处于相应的激发态的原子,将随之发生如前所述的外层电子向内层 跃迁的过程,同时辐射出特征X射线,称X射线激发产生的特征辐射为二次特征辐射,称 这种光致发光的现象为荧光效应。
- (c) 俄歇效应:原子K层电子被击出后,L层一个电子跃入K层填补空位,而另一个L层电子获得能量溢出成为俄歇电子。称这种一个K层空位被两个L层空位取代的过程为俄歇效应。
- (d) 荧光X射线与俄歇电子均为物质的化学成分信号。荧光X射线用于重元素的成分分析,俄 歇电子用于表面轻元素分析。
- (e) X射线穿过物质后强度会产生衰减。强度衰减主要是由于真吸收消耗于光电效应与热效应。 强度衰减还有一小部分是由于X射线偏离了原来的入射方向,即散射。

- 6. X射线的相干散射
 - (a) 当入射X射线与受原子核束缚较紧的电子相遇,使电子在X射线在交变电场作用下发生受 迫振动,向四周辐射与入射X射线波长相同的辐射
 - (b) 因各电子散射的X射线波长相同,有可能相互干涉,因此称相干散射,亦称经典散射
 - (c) 物质对X射线的散射可以认为只是电子的散射
 - (d) 相干散射仅占入射能量的极小部分
 - (e) 相干散射是X射线衍射分析的基础
- 7. X射线的不相干散射: 当X射线与自由电子或受核束缚较弱的电子碰撞时, 使电子获得部分能量离开原子核而成为反冲电子, X射线能量损失, 而发生波长变长的不相干散射。
- 8. 六方晶系的指数换算:

$$U = u - t, V = v - t, W = w$$

$$u = (2U - V)/3$$

$$v = (2V - U)/3$$

$$t = -(u + v)$$

$$w = W$$

9. 简单点阵的面间距公式:

正交晶系:

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{h^2/a^2 + k^2/b^2 + l^2/c^2}}$$

正方晶系:

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{(h^2 + k^2)/a^2 + l^2/c^2}}$$

立方晶系:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

六方晶系:

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{3} \left(h^2 + hk + k^2\right)/a^2 + l^2/c^2}}$$

- 10. 倒易点阵的性质
- 11. 布拉格方程的应用:
 - (a) 布拉格方程是X射线衍射分析中最重要的基础公式, 能简单方便的说明衍射基本关系
 - (b) 用已知波长 λ 的X射线照射晶体,通过衍射角 2θ 的测量计算晶体中各晶面的面间距d,这就是X射线结构分析

- (c) 用已知面间距d的晶体反射样品激发的X射线,通过衍射角 2θ 的测量计算X射线的波长 λ ,这就是X射线光谱分析
- 12. 几种点阵的结构因子计算结果
 - (a) 简单点阵能产生衍射的干涉面指数(HKL)的平方和之比为: 1:2:3:4:5: ...
 - (b) 体心点阵
 - i. 当H + K + L为奇数时, $|\mathbf{F}_{HKL}|^2 = \mathbf{0}$,衍射强度为零
 - ii. 当H + K + L为偶数时, $|\mathbf{F}_{HKL}|^2 = 4f^2$,晶面能产生衍射,这些干涉面的指数平方和之比为2:4:6:8:
 - (c) 面心点阵
 - i. 当H, K, L奇偶混合时, $|\mathbf{F}_{HKL}|^2 = \mathbf{0}$,衍射强度为零
 - ii. 当H, K, L全奇全偶时, $|\mathbf{F}_{HKL}|^2 = 16f^2$,晶面能产生衍射,这些干涉面的指数平方和之比为 $3:4:8:11:12:\dots$
- 13. 多重因子:某种晶面的等同晶面数增加,参与衍射的几率随之增大,相应衍射强度也随之增加。 晶面的等同晶面数对衍射强度的影响,称为多重因子P,多重因子与晶体的对称性及晶面指数 有关。各晶系晶面族的多重因子可见下表:
- 14. 识别PDF
- 15. 光学显微镜的分辨率: $\Delta r_0 \approx \frac{1}{2}\lambda$
- 16. 在200kV的加速电压下,电子波的波长为0.00251nm,随加速电压上升,电子波波长下降,分辨率上升
- 17. 电磁透镜的像差
 - (a) 几何像差: 又称为单色光引起的像差
 - i. 球差: 由于透镜中心区域和边缘区域对电子的折射能力不同形成的
 - ii. 像散:由于透镜磁场非旋转对称性引起不同方向的聚焦能力出现差别
 - (b) 色散:波长不同的多色光引起的像差。是透镜对能量不同电子的聚焦能力的差别引起的

6 192001材料表征文档考点

- 1. 解释X射线的产生及X射线谱
- 2. 解释特征X射线谱
- 3. 解释X射线与物质相互作用的几种主要效应
- 4. 解释X射线的散射

- 5. 导出布拉格方程
- 6. 六方晶系的指数变换
- 7. 布拉格方程的应用
- 8. 厄瓦尔德图解倒易空间的衍射方程
- 9. X射线衍射的几种主要方法
- 10. 几种基本点阵的消光规律
- 11. X射线衍射仪的基本组成
- 12. X射线定性分析基本原理
- 13. X射线衍射PDF卡片的说明
- 14. 内应力的分类、分布与衍射效应
- 15. 对电子显微分析的理解
- 16. 对分辨率的理解
- 17. 对电磁透镜像差的理解
- 18. 电子显微镜的基本组成
- 19. 几种光阑的主要作用